平成 31 年 3 月 11 日

平成 30 年度 JIS 原案作成委員会（2）
委員関係各位

一般社団法人 日本粉体工業技術協会
平成 30 年度 JIS 原案作成委員会（2）
委員長　綾　信博

第 1 回 平成 30 年度 JIS 原案作成委員会（2）
分科会開催のご案内
（粒子径解析－粒子軌跡解析法）

拝啓　時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は、日本粉体工業技術協会の活動に種々ご協力いただき、厚く御礼申し上げます。

さて、第 1 回分科会を下記にて開催致しますので、ご多忙中恐縮ですが、出席賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

日　時　：　平成 31 年 3 月 13 日（水）14：30～17：00

場　所　：　協会東京事務所会議室
東京都文京区本郷 2-26-11　種苗会館 5 階
最寄駅：東京メトロ丸の内線 本郷三丁目　徒歩 3 分
連絡先：（一社）日本粉体工業技術協会　東京事務所　大久保
TEL：03-3815-3955　email: okubo@appie.or.jp

議　題　：　翻訳案審議

以上